PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-176105

(43) Date of publication of application: 24.06.2003

(51)Int.Cl.

C01B 3/38

C01B 3/48

HO1M 8/04

H01M 8/06

(21)Application number: 2002-290265

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

02.10.2002

(72)Inventor: UKAI KUNIHIRO

TAGUCHI KIYOSHI WAKITA HIDENOBU

FUJIWARA SEIJI

(30)Priority

Priority number : 2001307284

Priority date: 03.10.2001

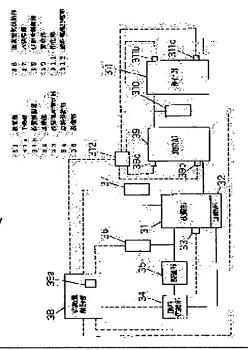
Priority country: JP

(54) HYDROGEN PRODUCTION APPARATUS, FUEL CELL SYSTEM AND METHOD OF OPERATING HYDROGEN PRODUCTION APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrogen production apparatus in which the inside of the apparatus is safely and effectively replaced without using an inert gas in the start-up and stoppage of the apparatus.

SOLUTION: The hydrogen production process comprises a raw material supply part 34 for supplying a raw material containing a sulfur compound and an organic compound, a water supply part for supplying water, a reforming air supply part 36 for supplying a gas containing oxygen, a reforming catalyst part 31b housing a reforming catalyst for reacting a raw material with water or the raw material with an oxidizing gas, the oxidizing gas supply part and a supply quantity control part 38 for controlling the whole or a part of the raw material and water.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-176105 (P2003-176105A)

(43)公開日 平成15年6月24日(2003.6.24)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C01B 3/	38	C01B 3/	/38 4 G 1 4 0
3/	48	3/	/48 5 H O 2 7
H01M 8/	04	H01M 8/	/04 X
			Y
8/	06	8/	/06 G
	•	審査請求	未請求 請求項の数34 OL (全 13 頁)
(21)出願番号 特顧2002-290265(P2002-290		(71)出顧人 (000005821
		*	松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成14年10月2日(2002.10.2)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 第	鵜飼 邦弘
(31)優先権主張	路号 特願2001-307284 (P2001-307284)	7	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
(32)優先日	平成13年10月3日(2001.10.3)	2	蜜業株式会社内
(33)優先権主張	国 日本(JP)		田口滑
PH			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
WO 2003 000585)	100092794
-	1607 (E).		弁理士 松田 正道
JP 200236.			
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 水素生成装置、燃料電池システム、水素生成装置の運転方法

(57)【要約】

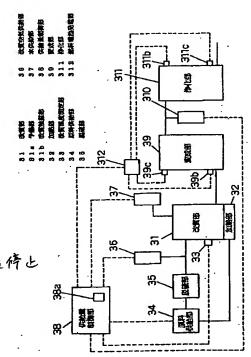
【 課題】 水素生成装置が起動停止が頻繁な場合、装置 内を置換する不活性ガスの入手が、コストあるいはメン テナンス性を考慮すると容易ではない。

【解決手段】 硫黄化合物および有機化合物を含有する原料を供給する原料供給部34と、水を供給する水供給部と、酸素を含むガスを供給する改質空気供給部36と、原料と水、または原料と酸化ガスとを反応させるための改質触媒を収納した改質触媒部31bと、前記酸化ガス供給部、前記原料、前記水の全部または一部の供給量を制御する供給量制御部38とを備える。

停止時:空氣使转

+原料/水 1件也

思勒時: 偿务伦辖



【特許請求の範囲】

【 請求項1 】 原料と水とを反応させる改質触媒体が設けられた、水素ガスを生成する改質部と、

前記原料を前記改質部に供給する原料供給部と、

前記水を前記改質部に供給する水供給部と、

少なくとも酸素を含む酸化ガスを前記改質部に供給する 酸化ガス供給部と、

装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前 記水および前記酸化ガスの供給量を制御する供給量制御 部とを備えた水素生成装置。

【請求項2】 前記供給量制御部は、前記装置停止時には、前記原料および前記水が供給されている状態で前記酸化ガスの供給を開始し、前記酸化ガス供給開始からあらかじめ設定された時間後に前記原料、水および酸化ガスの供給を停止するよう制御を行う請求項1 に記載の水案生成装置。

【 請求項3 】 前記供給量制御部は、前記原料が完全酸化する理論酸素量以上の前記酸化ガスを供給した後、前記水の供給を停止するよう制御を行う請求項2 記載の水素生成装置。

【 請求項4 】 前記供給量制御部は、前記原料および水の供給を停止してからあらかじめ設定された時間の後に、前記酸化ガスの供給を停止するよう制御を行う請求項2 に記載の水素生成装置。

【 請求項5 】 前記供給量制御部は、前記装置停止時には、前記原料および前記水の供給量を減少させるとともに、前記酸化ガスの供給量を減少させるように制御を行う請求項2 に記載の水素生成装置。

【 請求項6 】 前記酸化ガスの供給量の減少分は、前記 原料の供給量の減少分に対してあらかじめ設定された割 合となるよう制御される請求項5 に記載の水素生成装 優

【 請求項7 】 前記供給量制御部は、装置起動時に、前記酸化ガスの供給を開始し、前記酸化ガスの供給を続けながら、あらかじめ設定された時間の後に前記原料および水の供給を開始するよう制御を行う請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項8 】 前記供給量制御部は、装置起動時に、前 記酸化ガスおよび原料を同時に供給するよう 制御を行う 請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項9 】 前記供給量制御部は、前記原料および水の供給量を増加させるとともに、前記酸化ガスの供給量を増加させるよう制御を行う請求項7 または8 に記載の水素生成装置。

【 請求項10】 前記酸化ガスの供給量の増分は、前記 原料の供給量の増分に対してあらかじめ設定された割合 となるよう制御される請求項9に記載の水素生成装置。

【 請求項1 1 】 前記改質触媒体の温度を検出する温度 検出手段をさらに備え、

前記供給量制御部は、装置起動時および/または装置停

止時において、前記改質触媒体の温度が、予め設定された温度である第2 設定値を上回らないように前記酸化ガス供給部を動作させる請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項12】 前記第2 設定値は、前記改質触媒体の 触媒反応性が低下する温度に基づき設定されるものであ る請求項11に記載の水素生成装置。

【 請求項13】 前記供給量制御部は、装置起動時において、前記原料および水の供給を開始した後、前記改質部の温度が予め設定された温度である第1設定値を上回った場合、前記酸化ガス供給部を動作させる請求項11に記載の水素生成装置。

【請求項14】 前記第1 設定値は、前記改質触媒体で前記原料の一部が酸化ガスにより酸化されはじめる温度に基づき設定されるものである請求項13に記載の水素生成装置。

【 請求項15】 前記供給量制御部は、前記原料の供給量に基づき、少なくとも前記原料中の炭素が二酸化炭素になる量の前記水および前記酸化ガスを供給するよう制御を行う請求項1に記載の水素生成装置。

【 請求項16】 前記供給量制御部は、定格運転時には、供給する酸化ガス量を減少または停止するように制御を行う請求項15に記載の水素生成装置。

【 請求項17】 前記改質触媒体は、少なくとも白金を 有する請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項18】 前記改質触媒体は、金属酸化物をさら に有する請求項17に記載の水素生成装置。

【 請求項19】 前記原料供給部と前記改質部との間、 および/または前記改質部の直後に設けられた、前記原 料中の含硫黄成分を除去する脱硫部を備え、

前記脱硫部は硫黄成分を吸着する脱硫剤で構成されている請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項2 0 】 前記改質部から供給される水素ガスに 含まれる一酸化炭素を低減する一酸化炭素除去部を備え た請求項1 に記載の水素生成装置。

【 請求項2 1 】 前記一酸化炭素除去部は、一酸化炭素 と 水蒸気をシフト 反応させる 変成部を備えた請求項2 0 に記載の水素生成装置。

【 請求項22】 前記変成部は銅と亜鉛とを含む変成触 媒を有する請求項21に記載の水素生成装置。

【 請求項23】 前記選択酸化部における、前記水素ガス流れに対する下流に設けられた選択酸化温度測定部

前記選択酸化温度測定部が測定する温度と、所定の基準値とを比較する比較手段とを備え、

前記基準値以下の温度は、前記選択酸化部後の前記水索 ガスに含まれる硫黄成分が増加したことを示すものであ る請求項2 2 に記載の水素生成装置。

【 請求項24】 前記変成部は白金と金属酸化物とを含む変成触媒を有する請求項21に記載の水素生成装置。

【請求項25】 前記一酸化炭素除去部は、少なくとも

酸化触媒により 水素ガス中の一酸化炭素を酸化する選択 酸化部を備えた請求項1 から24 のいずれかに記載の水 素生成装置。

【 請求項2 6 】 前記選択酸化部は、白金とルテニウム とを含む触媒を有する請求項2 5 に記載の水素生成装 置。

【 請求項27 】 前記変成部は、白金と金属酸化物とを 含む触媒を有する請求項25に記載の水素生成装置。

【 請求項28】 請求項1か627のいずれかに記載の 水素生成装置と、

前記水素生成装置から前記水素ガスの供給をうけて動作 する燃料電池とを備えた燃料電池システム。

【 請求項2 9 】 システム起動時および/またはシステム停止時の所定の期間に、前記水素生成装置から排出されたガスを前記燃料電池に導入する請求項2 8 に記載の燃料電池システム。

【 請求項30】 前記燃料電池の動作温度を検出する電 池温度検出手段を備え、

前記水索生成装置の前記供給量制御部は、システム起動時および/またはシステム停止時には、前記電池温度検出温度による検出温度が、あらかじめ定められた前記排出されたガスの水蒸気露点以下となる量の水を供給するように制御を行う請求項29に記載の燃料電池システム。

【請求項31】 前記水素生成装置の前記供給量制御部 は、システム起動時および/またはシステム停止時の所定の期間に、前記原料が完全酸化する理論酸素量以上の前記酸化ガスを供給するように制御を行う請求項30に記載の燃料電池システム。

【 請求項3 2 】 原料と水とを反応させる改質触媒体が設けられた、水素ガスを生成する改質部と、前記原料を前記改質部に供給する原料供給部と、前記水を前記改質部に供給する水供給部と、少なくとも酸素を含む酸化ガスを前記改質部に供給する酸化ガス供給部とを備えた水素生成装置における、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する水素生成装置の制御方法であって

装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前 記水および前記酸化ガスの供給量を制御する水素生成装 置の制御方法。

【 請求項3 3 】 請求項1 に記載の水素生成装置における、装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する供給量制御部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。

【 請求項34】 請求項33に記載のプログラムを担持 した媒体であって、コンピュータにより処理可能な媒 **

【 発明の詳細な説明】

[0001]

【 発明の属する技術分野】本発明は、炭化水素系の燃料 を改質して水素ガスを生成する水素生成装置等に関する ものである。

[0002]

【 従来の技術】天然ガス、ナフサ等の有機系原料から水素リッチなガスを生成させる水素生成装置には、外部より熱を加え、原料と水を改質触媒上で反応させる水蒸気改質法が用いられることが多い。一般的にその改質触媒として、アルミナ等の担体にNi 系あるいはRu 系触媒を担持した触媒が用いられている。

【 0003】有機系原料は、例えば都市ガスの付臭成分のような含硫黄成分、あるいは原油等に元来存在する硫 黄成分を含むことが多い。硫黄成分は、基本的に多くの 触媒にとって触媒毒成分となる。特に、還元雰囲気で反 応が進行する水蒸気改質法では、触媒上に硫黄成分が残 留しやすく、その触媒毒性は大きくなり、水蒸気改質反 応性は低下する(例えば、特許文献1を参照)。

【 0 0 0 4 】そこで、水素生成装置には、原料中の硫黄成分を前もって除去する脱硫部が併用されることが多い。都市ガスのような気体の付臭成分を除去する場合、ゼオライト等の吸着材を用いて除去することができる。また、工業的には、原料に水素を添加し、Mo 系触媒等の水添触媒を用いて硫黄成分を硫化水素に反応させ、酸化亜鉛等の吸収剤で除去する水添脱硫法が用いられている。

【0005】さらに、水蒸気改質法に用いられる改質触媒として、アルミナ等の担体にNi系あるいはRu系触媒を担持した触媒が、水蒸気改質を行う改質部に用いられているが、還元状態で特性の発揮するNi系触媒は、酸化されることにより触媒活性が低下する。また、Ru系触媒も高温の酸化状態では触媒が揮発しやすくなり、その活性が低下してしまう。もっとも、通常運転時は、改質触媒の多くは発生した水素ガス下の還元状態で使用されるため、酸化による触媒活性低下はほとんどみられない。

【 0006】しかし、運転開始時および停止時には装置外部より空気が混入し、起動条件によってはそれら触媒が酸化される状態になる可能性がある。そこで、運転開始または停止時に窒素等の不活性ガスを用い、触媒が酸化状態とならないように装置内の滞留ガスを置換する動作が併用されることが多い。

【 0007】また、停止時に装置内に水素ガス等の可燃性ガスが封入されていた場合、装置安全性の観点からも望ましくないため、不活性ガスで滞留ガスを置換することが一般的に行われる動作となっている。

[0008]

【 特許文献1 】特許公報第2 7 6 5 9 5 0 号

[0009]

【 発明が解決しようとする課題】次に、水素生成装置を 連続運転する場合、装置内が酸化状態となることはな い。従って、連続運転を行う工業用、あるいはプラント 規模の水素生成装置では、触媒酸化による活性低下はほ とんどない。

【 0 0 1 0 】しかし、家庭用途で水素生成装置を使用する場合、装置の起動および停止は頻繁に行われる可能性がある。例えば、家庭用途で発電装置を運転する場合、電力の負荷変動に対応する運転が必要となり、起動停止が頻繁になる。その発電装置として燃料電池発電装置を導入する場合、燃料となる水素を供給する水素生成装置が併用される。従って、水素生成装置も頻繁に起動停止することが求められることとなる。

【 0011】しかしながら、家庭用途では、装置内の滞留ガスを置換する不活性ガスの入手が、コストあるいはメンテナンス性を考慮すると容易ではない。

【 0 0 1 2 】要するに、従来の水素生成装置は、装置の 起動および停止時に、装置内を安全かつ効果的に置換す ることが困難であるという課題があった。

【 0 0 1 3 】本発明は、上記従来の水素生成装置に関しての課題を解決するものであり、装置の起動および停止時に不活性ガスを用いずに装置内を安全かつ効果的に置換することのできる水素生成装置を提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、第1 の本発明は、原料と水とを反応させる改質触媒体が設けられた、水素ガスを生成する改質部と、前記原料を前記改質部に供給する原料供給部と、前記水を前記改質部に供給する水供給部と、少なくとも酸素を含む酸化ガスを前記改質部に供給する酸化ガス供給部と、装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する供給量制御部とを備えた水素生成装置である。

【 0015】また、第2の本発明は、前記供給量制御部は、前記装置停止時には、前記原料および前記水が供給されている状態で前記酸化ガスの供給を開始し、前記酸化ガス供給開始からあらかじめ設定された時間後に前記原料、水および酸化ガスの供給を停止するよう制御を行う第1の本発明の水素生成装置である。

【 0016】また、第3の本発明は、前記供給量制御部は、前記原料が完全酸化する理論酸素量以上の前記酸化ガスを供給した後、前記水の供給を停止するよう制御を行う第2の本発明の水素生成装置である。

【 0017】また、第4の本発明は、前記供給量制御部は、前記原料および水の供給を停止してからあらかじめ設定された時間の後に、前記酸化ガスの供給を停止するよう制御を行う第2の本発明の水素生成装置である。

【 0018】また、第5の本発明は、前記供給量制御部は、前記装置停止時には、前記原料および前記水の供給量を減少させるとともに、前記酸化ガスの供給量を減少させるように制御を行う第2の本発明の水素生成装置で

ある。

【 0019】また、第6の本発明は、前記酸化ガスの供給量の減少分は、前記原料の供給量の減少分に対してあらかじめ設定された割合となるよう制御される第5の本発明の水素生成装置である。

【 0020】また、第7の本発明は、前記供給量制御部は、装置起動時に、前記酸化ガスの供給を開始し、前記酸化ガスの供給を開始し、前記酸化ガスの供給を続けながら、あらかじめ設定された時間の後に前記原料および水の供給を開始するよう制御を行う第1の本発明の水素生成装置である。

【 0021】また、第8の本発明は、前記供給量制御部は、装置起動時に、前記酸化ガスおよび原料を同時に供給するよう制御を行う第1の本発明の水素生成装置である。

【 0022】また、第9の本発明は、前記供給量制御部は、前記原料および水の供給量を増加させるとともに、前記酸化ガスの供給量を増加させるよう制御を行う第7または8の本発明の水素生成装置である。

【 0023】また、第10の本発明は、前記酸化ガスの 供給量の増分は、前記原料の供給量の増分に対してあら かじめ設定された割合となるよう制御される第9の本発 明の水素生成装置である。

【0024】また、第11の本発明は、前記改質触媒体の温度を検出する温度検出手段をさらに備え、前記供給量制御部は、装置起動時および/または装置停止時において、前記改質触媒体の温度が、予め設定された温度である第2設定値を上回らないように前記酸化ガス供給部を動作させる第1の本発明の水素生成装置である。

【 0025】また、第12の本発明は、前記第2設定値は、前記改質触媒体の触媒反応性が低下する温度に基づき設定されるものである第11の本発明の水素生成装置である。

【 0026】また、第13の本発明は、前記供給量制御部は、装置起動時において、前記原料および水の供給を開始した後、前記改質部の温度が予め設定された温度である第1設定値を上回った場合、前記酸化ガス供給部を動作させる第11の本発明の水素生成装置である。

【 0027】また、第14の本発明は、前記第1設定値は、前記改質触媒体で前記原料の一部が酸化ガスにより酸化されはじめる温度に基づき設定されるものである第13の本発明の水素生成装置である。

【 0028】また、第15の本発明は、前記供給量制御部は、前記原料の供給量に基づき、少なくとも前記原料中の炭素が二酸化炭素になる量の前記水および前記酸化ガスを供給するよう制御を行う第1の本発明の水素生成装置である。

【 0029】また、第16の本発明は、前記供給量制御部は、定格運転時には、供給する酸化ガス量を減少または停止するように制御を行う第15の本発明の水素生成装置である。

【 0030】また、第17の本発明は、前記改質触媒体は、少なくとも白金を有する第1の本発明の水素生成装置である。

【 0031】また、第18の本発明は、前記改質触媒体は、金属酸化物をさらに有する第17の本発明の水素生成装置である。

【 0032】また、第19の本発明は、前記原料供給部と前記改質部との間、および/または前記改質部の直後に設けられた、前記原料中の含硫黄成分を除去する脱硫部を備え、前記脱硫部は硫黄成分を吸着する脱硫剤で構成されている第1の本発明の水素生成装置である。

【 0033】また、第20の本発明は、前記改質部から 供給される水素ガスに含まれる一酸化炭素を低減する一 酸化炭素除去部を備えた第1の本発明の水素生成装置で ある。

【 0.0 3 4 】また、第2 1 の本発明は、前記一酸化炭素除去部は、一酸化炭素と水蒸気をシフト 反応させる変成部を備えた第2 0 の本発明の水素生成装置である。

【 0035】また、第22の本発明は、前配変成部は銅と亜鉛とを含む変成触媒を有する第21の本発明の水素 生成装置である。

【 0 0 3 6 】また、第2 3 の本発明は、前記選択酸化部における、前記水素ガス流れに対する下流に設けられた選択酸化温度測定部と、前記選択酸化温度測定部が測定する温度と、所定の基準値とを比較する比較手段とを備え、前記基準値以下の温度は、前記選択酸化部後の前記水素ガスに含まれる硫黄成分が増加したことを示すものである第2 2 の本発明の水素生成装置である。

【 0037】また、第24の本発明は、前記変成部は白金と金属酸化物とを含む変成触媒を有する第21の本発明の水素生成装置である。

【 0038】また、第25の本発明は、前記一酸化炭素除去部は、少なくとも酸化触媒により水素ガス中の一酸化炭素を酸化する選択酸化部を備えた第1から24のいずれかの本発明の水素生成装置である。

【 0039】また、第26の本発明は、前記選択酸化部は、白金とルテニウムとを含む触媒を有する第25の本発明の水素生成装置である。

【 0040】また、第27の本発明は、前記変成部は、 白金と金属酸化物とを含む触媒を有する第25の本発明 の水素生成装置である。

【 0041】また、第28の本発明は、第1から27のいずれかの本発明の水素生成装置と、前記水素生成装置から前記水素ガスの供給をうけて動作する燃料電池とを備えた燃料電池システムである。

【 0042】また、第29の本発明は、システム起動時 および/またはシステム停止時の所定の期間に、前記水 素生成装置から排出されたガスを前記燃料電池に導入す る第28の本発明の燃料電池システムである。

【0043】また、第30の本発明は、前記燃料電池の

動作温度を検出する電池温度検出手段を備え、前記水素 生成装置の前記供給量制御部は、システム起動時および /またはシステム停止時には、前記電池温度検出温度に よる検出温度が、あらかじめ定められた前記排出された ガスの水蒸気露点以下となる量の水を供給するように制 御を行う第29の本発明の燃料電池システムである。

【 0044】また、第31の本発明は、前記水素生成装置の前記供給量制御部は、システム起動時および/またはシステム停止時の所定の期間に、前記原料が完全酸化する理論酸素量以上の前記酸化ガスを供給するように制御を行う第30の本発明の燃料電池システムである。

【 0 0 4 5 】また、第3 2 の本発明は、原料と水とを反応させる改質触媒体が設けられた、水素ガスを生成する改質部と、前記原料を前記改質部に供給する原料供給部と、前記水を前記改質部に供給する水供給部と、少なくとも酸素を含む酸化ガスを前記改質部に供給する酸化ガス供給部とを備えた水素生成装置における、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する水素生成装置の制御方法であって、装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する水素生成装置の制御方法である。

【 0046】また、第33の本発明は、第1の本発明の水素生成装置における、装置起動時および/または装置停止時に、前記原料、前記水および前記酸化ガスの供給量を制御する供給量制御部としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。

【 0047】また、第34の本発明は、第33の本発明のプログラムを担持した媒体であって、コンピュータにより処理可能な媒体である。

[0048]

【 発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。

【 0 0 4 9 】 (実施の形態1) 図1 は本発明の実施の形態1 における水素生成装置の構成図である。図1 において、3 1 は、天然ガス、LPG等の炭化水素成分、メタノール等のアルコール、あるいはナフサ成分等の原料と水蒸気との改質反応を主に進行させる、本発明の改質部に相当する手段である。

【0050】また、図2に改質部31の詳細を示す。図2において、予熱部31aは原料と水および空気を余熱する手段、改質触媒部31bは改質触媒31cを収納した手段であり、改質触媒31cは、白金を金属酸化物に担持し調整したものとして、白金触媒をZr酸化物担体に担持したものを用いた。

【0051】また、加熱部32は、改質部31に改質反応に必要な熱を供給する手段である。さらに加熱部32は、原料の一部を燃焼させる、あるいは水素ガス供給先から戻されるガスを燃焼させる火炎パーナーとし、燃焼空気供給用のシロッコファン3aを備える(詳細は図示せず)。改質温度測定部33は、改質触媒1c中の温度

を測定する手段である。原料供給部34は、原料として、天然ガス、LPG等の炭化水素成分、メタノール等のアルコール、あるいはナフサ成分等を改質部31に供給する手段である。本実施の形態では、原料供給部34は、燃料インフラとして供給される天然ガスを用い、天然ガスの供給圧力を増加させるブースターを有する構成とした。

【0052】脱硫部35は、原料中の硫黄成分を低減す る手段で、本実施の形態では天然ガス中の付臭成分を除 去するゼオライト吸着剤を用いた。改質空気供給部36 は、原料に酸化ガスとしての空気を供給するエアポンプ で構成した手段で、本実施の形態では原料が気体となる ため直接原料に供給する構成とした。水供給部37は、 改質反応に必要な水を改質部31に供給する手段で、例 えばプランジャーポンプとして実現され、イオン交換し た水を供給する。供給量制御部38は、原料供給部3 4、改質空気供給部36、水供給部37から改質部31 に供給する原料、空気、水の供給量を制御する手段であ る。この供給量制御部38は、改質温度測定部33で測 定した温度状態を把握する温度データ処理部(詳細は図 示せず)を有し、その状態をもとに原料、空気、水の供 給量を制御する。また、その温度状態を半導体を利用して た記憶部(詳細は図示せず)で記憶する機能を有する。 【 0053】変成部39は、改質部31後の水素ガス中 の一酸化炭素と 水蒸気を主にシフト 反応させる 手段で、 本実施の形態では白金をCe 酸化物に担持しハニカム基 体に調整した変成触媒体を有する。また、水素ガス流れ 上流にガス体の温度を測定する変成第一温度測定部39 b、および水素ガス流れ下流にガス体の温度を測定する 変成第二温度測定部39 c を設けた。浄化空気供給部3 10は、変成部39後の水素ガスに酸化ガスとしての空 気を供給するエアーポンプで構成した手段である。浄化 部311は、変成部39後の水素ガス中の一酸化炭素を 主に酸化させ低減する手段で、本実施の形態では白金を アルミナに担持しハニカム基体に調整した浄化触媒体を 有する。また、水素ガス流れ上流にガス体の温度を測定 する浄化第一温度測定部311b、および水素ガス流れ 下流にガス体の温度を測定する浄化第二温度測定部31 1 c を設けた。本実施の形態では、この変成部3 9 およ び浄化部3 1 1 で本発明の一酸化炭素除去部を構成し た。

【0054】また、変成第一温度測定部39b、変成第二温度測定部39c、浄化第一温度測定部311b および浄化第二温度測定部311cで測定した温度は、12の温度測定用のロガーに測定値を取り込み、供給量制御部38の温度データ処理部でその状態変化を把握する構成とした。また、変成部39および浄化部311のガス入口には、水素ガス温度を調節するガス冷却手段(詳細は図示せず)としてのガス空冷部を設け、変成触媒体および浄化触媒体温度を調整する構成とした。なお、浄化

部311後の水素ガスは、水素を必要とする燃料電池を 用いた発電システムあるいはアンモニア合成システムに 供給し利用される。

【 0055】以上のような構成を有する本実施の形態の 水素生成装置について、はじめに、通常の動作を概略的 に説明する。

【 0056】まず、改質部31に原料となる天然ガスを原料供給部34から供給する。天然ガス中の付臭成分は、水素ガス供給先の触媒、あるいは各反応部の触媒の被毒成分となるため予め脱硫部35を通過させることにより除去する。本実施の形態では脱硫剤としてゼオライト吸着剤を用いたため、原料の含硫黄成分の分子を原料分子の総モル数の1億分の1以下程度まで除去することを目安とする。

【 0057】脱硫部35を通過後の原料と、水供給部36から改質反応に必要な水を改質部31に供給する。水の最は、天然ガス中の炭素原子数の約3倍となる量を目安に供給する。

【 0058】 改質部31に供給された原料および水は予熱部31aで加熱された後、改質触媒部31bに送られる。改質触媒部1bでは、改質反応を、約700℃に保った改質触媒31c上で進行させる。この時、天然ガスの一部を加熱部32で燃焼させ、改質反応に必要な熱量を供給する。また、改質温度測定部33により改質触媒部31b中の改質触媒31cおよび反応したガスの温度を測定し、その温度状態を供給量制御部38の温度データ処理部で測定する。その温度状態に基づき、予め設定した量だけ原料および水を供給するように原料供給部34および水供給部37を制御する。

【 0059】改質部31後の水素ガス中には、一酸化炭素および二酸化炭素が約10%(DRYガスベース)含まれる。そこで、この水素ガスを変成部39に供給する。変成部39では、変成触媒体の温度を250℃程度に保ち、一酸化炭素と水のシフト反応を進行させる。その結果、変成部39後の水素ガス中には、一酸化炭素が約0.5%および二酸化炭素を約19.5%(DRYガスベース)が含まれる。

【 0060】次に、その水素ガスに、浄化空気供給部310から酸化ガスである空気を供給する。浄化部311では、浄化触媒体で水素ガス中の一酸化炭素と酸素とを反応させ一酸化炭素を低減する。効果的に一酸化炭素を低減するため、浄化触媒体の温度を120から160℃程度となるように動作させる。なお、変成第一温度測定部39b、変成第二温度測定部39c、浄化第一温度測定部311cで測定した変成触媒体および浄化触媒体の温度をもとに、ガス空冷部により変成触媒体および浄化触媒体の温度を調整する

【 0061】本実施の形態の水素供給装置は、基本的には以上の動作により、効果的に一酸化炭素を低減し、効

率的に水素ガスを供給するものである。

【 0062】次に、本発明の動作を中心に、より詳細な説明を行う。

【 0063】装置停止時に水素供給装置内に水素ガス等の可燃性ガスが封入され、滞留ガスとして残留していることは、装置安全性の観点からは望ましくない。安全にかつ確実に、その滞留ガスを装置から取り除くことが望ましい。

【0064】従来の水素供給装置は、窒素ガス等の不活性ガスを用い装置内を置換する動作を行うことが一般的であるのに対し、本実施の形態では装置停止時に酸化ガス供給部である改質空気供給部36を動作させ空気の供給を開始するとともに、空気の供給を開始してから、あらかじめ設定された時間後に、原料および水の供給を停止させる動作を行うことで、装置内を置換する動作を行う。上記のあらかじめ設定する時間は、装置の大きさ、原料、水の供給量、を考慮し、装置内の滯留ガスを安全に置換するのに充分な時間をあらかじめ測定することにより定められ、その一例としては、水素生成装置内の水素が爆発しない程度の濃度となる時間や、燃焼排ガスが、水素生成装置内の滯留ガスを完全に置換できる程度の時間が挙げられる。

【 0065】このとき、改質触媒は、優れた耐酸化性を有することが必要となるため、本実施の形態では、改質触媒31cに白金を用い、この白金をZr酸化物のような金属酸化物担体に担持させている。

【 0066】従来のNi 系改質触媒は、還元状態で触媒 活性が維持できるため、装置起動および停止時には不活 性ガスで装置内を置換し還元状態を維持させる必要があ る。

【 0067】また、Ru系改質触媒も高温で酸化状態になると触媒揮発しやすくなり触媒活性が低下してしまうため、装置内の置換には不活性ガスを用いる必要がある。

【 0068】一方、本実施の形態で用いた、白金触媒を Zr 酸化物担体に担持した改質触媒は、酸化還元の繰り返し、および高温の酸化状態でも触媒活性を比較的維持することができる特徴を有する。その結果、本実施の形態では、不活性ガスを用いる必要が無くなり、より安価で入手が容易な空気等の酸化ガスを用いて置換動作を実現することが可能となる。

【 0069】次に、本実施の形態の水素生成装置の改質 部31内の動作を、装置停止、装置起動および通常運転 の3通りに分けて説明を行うとともに、その制御方法の 一実施の形態について説明を行う。

【 0070】水素生成装置の装置停止時には、まず、原料および水の供給が継続している状態で、さらに改質空気供給部36より空気を供給することで改質触媒1cの上流にて原料の一部を酸化させる。原料の酸化により、窒素、二酸化炭素と水蒸気を主成分とした活性の低い燃

焼排ガスを発生させることができる。このとき、供給量 制御部38にて空気の供給量と原料の供給量を制御する ことで、原料を完全燃焼させることができるため、より 活性の低い燃焼排ガスを発生させることができる。

【 0071】その燃焼排ガスにより、改質触媒1cの下流に位置する水素ガスを含む滞留ガスを外部に排出して、安全かつ確実に装置内を置換する。

【 0 0 7 2 】ところで、装置停止時には水索ガスの発生を停止させるので、原料および水の供給を停止するが、原料および水の供給を停止するが、原料および水の供給を瞬時に停止した場合、上記の原料の燃焼排ガスでの置換が充分に行えなくなる。そこで、停止動作時に燃焼排ガスを確保する観点から、まず原料および水の供給を減少させることを行う。この時、供給する空気量も原料の供給量の現象割合に応じて減少させる動作を行う。原料の供給量が多い場合、不活性ガスとなる燃焼排ガスを発生させるために必要な空気供給量も多く必要となり、発熱で改質触媒31cの温度が高くなり触媒活性を低下させる原因となるからである。このとき、酸化ガスの供給量の減少割合は、水素ガスもしくは原料ガスが爆発しない程度の濃度を保つようにする。

【 0 0 7 3 】装置停止動作において、最終的には原料を完全酸化する理論空気量以上の空気を供給する。これにより、可燃物質となる未反応の原料が装置内に残留することを防止できる。また、燃焼排ガスは水蒸気を含むため、燃焼排ガスを装置内で残留させた場合、停止後装置内で水が凝縮し、この水が装置を構成する各部材の腐食の原因となる可能性がある。そこで原料および水の供給を停止した後、空気の供給を継続させることで、原料の燃焼排ガスについても装置内から排出し、空気にて置換させる。この動作により、装置を構成する部材が腐食することを未然に防ぐことができる。

- 3

【 0074】最後に、原料および水の供給を停止し、それからあらかじめ設定された時間の後、酸化ガスの供給を停止する。この時間は、滞留ガスに含まれる水素が爆発しない程度の温度となる時間、もしくは酸化ガスが改質部内の滞留ガスを完全に置換するのに要する時間に基づき定めるようにする。

【0075】次に、装置起動時について説明する。

【 0076】装置起動時に、上述した装置停止動作が実行されている場合は、改質部31、ひいては水素生成装置内は酸化ガスである空気で満たされており、その状態から原料および水を供給すれば、水素生成装置は容易に起動させることができる。

【 0077】しかし、メンテナンスもしくは他の原因で、水素生成部に水素ガスが滞留している場合は、酸化ガス供給部である改質空気供給部36を動作させ装置内を空気で置換する動作を行う。

【 0078】このとき、装置内に可燃性ガスが残留し、かつ改質部31、一酸化炭素除去部の触媒温度が高い場合、供給する空気量によっては滞留ガスが反応する可能

性がある。

【 0079】このような場合は、改質温度測定部33により改質触媒31cの温度を測定し、供給量制御部38は、その測定温度が所定の温度以下の状態で空気を供給させるよう改質空気供給部36を動作させる。この所定の温度は、滞留ガスと酸化ガスとが反応しない程度の温度であり、具体的には100℃以下、好ましくは常温である。なお、所定の温度と改質温度測定部33の測定温度との比較は、供給量制御部38に設けられた比較手段38aにて行われる。ただし比較手段38aは、供給量制御部38内でなく、他の場所に設けてもよい。以下の説明において、温度設定に基づく動作には、この比較手段38aが用いられるものとする。

【 0080】これにより、水素ガスを発生させる動作前に、改質部31から水素生成装置内を空気で置換させて、確実に一定条件にて運転を開始することができる。 【 0081】この動作後、加熱部32、原料供給部34 および水供給部37を動作させ水素ガスを発生させる反応を進行させる。このとき、酸化ガスすなわち空気の供給も継続させる。これにより原料の一部は、改質触媒1cで酸化される。改質触媒1cは、加熱部32からの熱により加熱されるが、原料の一部も酸化され、その酸化による発熱でも加熱されるため、より早く適正反応温度まで加熱することができる。

【 0082】また、原料供給部34 および水供給部37 の動作開始は、酸化ガスの供給を開始してからあらかじめ設定した時間が経過した後に行うようにし、その時間は、滞留ガスがある場合は、滞留ガスに含まれる水素が爆発しない程度の濃度となる時間、もしくは酸化ガスが改質部内の滞留ガスを完全に置換するのに要する時間に基づき定めるようにする。

【 0083】さらに、空気の供給量と原料の供給量を制御することで、原料を完全燃焼させることができるため、窒素、二酸化炭素と水蒸気を主成分とした活性の低い燃焼排ガスを発生させることができる。この燃焼排ガスを用い、装置内の空気を置換させる動作も行える。この置換動作により、その後原料の供給割合を増加させた場合においても、装置内で原料が可燃範囲に入ることを防止できる。

【 0 0 8 4 】次に、装置内を原料の燃焼排ガスで置換させた後、原料および水の供給量を増加させ水素ガスを発生させる動作を進行させる。このとき、供給する空気量は原料供給量の増加割合に応じて増加させる。原料の増加に伴い改質触媒での水(水蒸気)との反応量が増加し、反応に必要な熱量も増加するため、供給空気量も増加させ原料の酸化量を増加させることで、その原料と水との反応熱を、原料の酸化の際に生ずる熱により供給させることができるためである。このとき、酸化ガスの供給量の増加割合は、水素ガスもしくは原料ガスが反応しない、または過剰に反応しない程度の濃度を保つように

する。

【0085】また、装置起動時の原料の供給量、水の供給および空気の供給量増加のタイミングは、改質触媒31cの温度を改質温度測定部33で測定し、供給量制御部38は、その温度に基づき、原料供給部34、水供給部37および改質空気供給部36を動作させることもできる。本実施の形態では、改質温度温度測定部33で測定する改質触媒31cの温度に対して第1設定値を設定し、測定温度がこの第1設定値の温度を上回った場合に空気の供給を行う動作も行う。

【 0086】装置起動直後には、装置内を空気で置換するために空気供給を行う。空気置換後に空気供給を停止し、加熱部32を作動させるとともに原料および水の供給を行う。

【0087】次に、改質触媒31cの温度が第1設定値を上回った後、空気供給を開始させ原料の一部を改質触媒31cで酸化させ、反応に必要な熱の一部を供給する。改質触媒31cでの原料の酸化反応は、改質触媒31cがある程度加熱されてから進行する。改質触媒31cの温度が低い状態から空気の供給を行ってもよいが、改質触媒31cの温度が上昇してから空気を供給することで無駄なく反応が進行させることができる。従って、その第1設定値は改質触媒で原料が酸化しはじめる温度、例えば原料が天然ガスの場合400~500℃、ナフサの場合200~300℃程度が目安となり、用いる原料の種類により設定すればよい。

【 0088】さらに、上述の原料の一部を燃焼させるための空気供給により、下流側に位置する一酸化炭素除去部の加熱状態を向上する効果も発揮する。水素ガス中の一酸化炭素を効果的に低減するためには、一酸化炭素除去部を構成する変成部39 および浄化部311の触媒体を、適正な動作温度まで加熱する必要がある。そこで空気を改質部31に供給すると、水素ガス中の窒素分圧が増加し、水素ガスによる熱搬送量の増加および熱交換性が向上するため、結果として一酸化除去部の加熱状態を向上させることができるからである。

【0089】なお、酸化ガスとしての空気の供給量は、定常運転への移行にともない減少させる。空気の供給量が多い場合、残留窒素による熱の持ち出しにより水素生成装置全体での熱の損失が増加してしまう。そこで最終的には、水素生成装置全体の温度状態をもとに空気の供給を停止させる動作を行ってもよい。ただし、定常運転時において、改質触媒1cの耐硫黄性を向上させるために、脱硫部35後の原料に改質空気供給部36より少量の空気を供給するようにしてもよい。これは、原料中に酸素が存在することで、触媒上で硫黄成分は硫黄酸化物となり、触媒への蓄積を最小限に抑えることができるためである。また、触媒上で析出した炭素は、一酸化炭素あるいは二酸化炭素に酸化されるため、炭素析出による触媒活性の低下を効果的に防止できる効果も合わせて発

揮する。

【 0090】次に、装置起動時、停止時、さらに定常運転時に原料および水とともに酸化ガス、空気を供給する場合、その供給量の上限値を規定することが必要となる。空気を多量に供給すると、原料の酸化による発熱で改質部31が異常に加熱されることが考えられるからである。

【 0091】そこで、例えば改質部31の構成材料の耐熱性を考慮し、その耐熱温度に基づき空気供給量の上限値を設定することができる。

【 0 0 9 2 】本実施の形態においては、改質部3 1 の代表温度として改質温度測定部3 3 での検出温度に対して予め第2 設定値を設定し、その温度が第2 設定値を上回らないように改質空気供給部3 6 が動作するよう供給量制御部3 8 を制御する。ここで第2 設定値は、改質触媒1 c の耐熱温度を目安に定めた。例えば、白金触媒をZr 酸化物担体に担持した改質触媒は、9 5 0 ℃より急激に触媒活性が低下するため、第2 設定値は9 0 0 ℃とする。この第2 設定値は、使用する触媒の種類および装置構成に応じた最適値を設定すればよい。

【0093】また、供給する水および空気中の酸素量が不足した場合、原料の部分分解、あるいは一酸化炭素等の原因で、比較的高温となる改質触媒1c上で炭素が析出し、触媒活性の低下をもたらしたり、あるいは析出した炭素がガス流路閉塞等を起こしたりする恐れがある。【0094】これに対し本実施の形態では、原料中の炭素原子を少なくとも二酸化炭素に酸化するため、供給量制御部38は、最低限の量の水および空気を供給するよう、水供給部37および改質空気供給部36をそれぞれ動作させる。これにより、炭素の析出を未然に防ぐ動作を行うことを可能とした。

【0095】なお、本実施の形態においては、改質触媒1cを白金および金属酸化物からなる担体で構成することで、原料中の硫黄成分に対しての耐性を向上させることができる効果も有する。天然ガス、LPG等の炭化水素成分、メタノール等のアルコール、あるいはナフサ成分等の原料中には、例えば都市ガスの付臭成分のような含硫黄成分、あるいは原油等に元来存在する硫黄成分が含まれる。硫黄成分は、多くの触媒にとってその触媒活性を低下させる被毒成分となる。水蒸気改質で用いる改質触媒においても例外ではなく、特に、還元雰囲気で反応が進行する水蒸気改質法では、触媒上に硫黄成分が残留しやすく、その触媒毒性は大きくなり、水蒸気改質反応性は低下する。

【 0 0 9 6 】 R u 系の改質触媒は、基本的に硫黄に対しての耐性は小さい。従って、従来から用いられている吸着材を用いた脱硫法、あるいは水添脱硫法では、除去しきれなかった硫黄成分によりその触媒活性は低下してしまう。

【 0097】一方、Ni 系の改質触媒は、Ru 触媒と比

較して硫黄に対しての耐性は大きい。従って、吸着材を 用いた脱硫法、あるいは水添脱硫法である程度対応でき る。しかし、このNi 系の改質触媒は、還元状態で水蒸 気改質特性を発揮する。従って装置停止時等において も、触媒が酸化され触媒活性が低下しないように装置内 を還元状態に維持しなければならない。

【 0098】このように、一般的に広く用いられている Ni 系改質触媒、Ru 系改質触媒は、微量の硫黄成分で 触媒が被毒されやすく、水素ガス供給が安定的に行えな くなる。

【 0099】従来の水素生成装置では、原料中の硫黄成分を予め除去し、改質反応に利用することで対応がなされている。しかし、硫黄成分は完全に除去できるものではない。例えば、ゼオライト吸着剤では、原料中の含硫黄成分を原料分子の総モル数の1 億分の1 以下程度までしか除去できない。

【 0100】その結果、一般的に用いられているNi 系触媒、およびRu 系改質触媒は残留した硫黄成分により、最終的に触媒活性が低下してしまうことがある。そこで、改質触媒1cを白金および金属酸化物からなる担体で構成する。白金触媒は比較的耐硫黄性を有する触媒である。しかし、他の触媒と比較して炭素折出が起こりやすいという欠点がある。特に還元状態となる水蒸気改質反応においてその傾向が強くなる。

【 0 1 0 1 】本実施の形態では金属酸化物を触媒担体として用い、担体から触媒に酸素を供給する機能をもたせることで、その炭素折出を防止させる。また同時に、担体から触媒に酸素を供給する機能は硫黄成分の触媒上への蓄積も防止する機能も発揮するため、白金触媒の硫黄成分による触媒活性の低下も抑制させる。

【 0 1 0 2 】なお、本実施の形態では白金触媒と組み合わせる担体として、Zr 酸化物を用いたが、本発明は、担体から触媒に酸素を供給する機能を持つものであれば、例えば、Ce、Al、Mg、Mn等の酸化物、あるいはそれら金属とZrとの複合酸化物を用いても同様の効果が得られる。さらに、炭素析出を防止させる効果は劣るが、白金のみを金属単体として用いてもよい。本発明に必要な触媒は、少なくとも酸化ガスとしての燃焼排ガスによって被毒されないものであればよいからである。

【 0 1 0 3 】本実施の形態において、上記効果について 検討した一実施例について次に記載する。原料として天 然ガス(主成分メタン)を用い、水は原料中の炭素原子 数の3 倍となるように改質部に供給させた。改質触媒の 比較として、Ni 系触媒をアルミナ担体に担持したも の、Ru 系触媒をアルミナ担体に担持したもの、および 白金触媒をZr 酸化物担体に担持したものを用いた。高 遼度の硫黄成分の影響を検討するため、原料中の硫黄成 分として原料に対して5 p p mの濃度となるように硫化 水素を付加した原料を直接触媒に供給した場合の、触媒 活性変化を測定した。

【 $0\,1\,0\,4$ 】また、低濃度の硫黄成分の影響を検討するため、前記原料を、ゼオライトを用いた脱硫部を通過させ、硫化水素を $5\, imes 1\,0^3\,p\,p\,m$ 程度まで低減させ供給した場合の、触媒活性変化も測定した。

【 0105】図3(A)に高濃度の硫黄成分の影響、図3(B)に低濃度の硫黄成分の影響を測定した一実施例を示す。図3(A)から、Ru系触媒およびNi系触媒は比較的高濃度の硫黄成分に暴露した場合、水蒸気改質の触媒反応性を示すメタン転化率が低下している。一方、本発明による白金触媒は、触媒反応性低下が抑制できていることがわかる。

【 0 1 0 6 】また、図3(B)より、ゼオライトを用いた脱硫部で硫黄成分を除去した場合でも、長期使用時には、R u 系触媒は残留硫黄成分で水蒸気改質の触媒反応性を示すメタン転化率は低下するが、白金触媒はほとんど触媒反応性は低下していない。Ni 系触媒はその中間程度の反応性低下傾向となっている。

【 0107】以上の結果から、本発明の白金触媒をZr酸化物担体に担持した改質触媒は、従来から用いられているRu系触媒よりも、高い耐硫黄性を有していることがわかる。また、白金を金属酸化物に担持することで、金属酸化物より酸素の享受が行われ、触媒上の炭素析出についても改善する特徴をもつ。

【0108】原料として天然ガス(主成分メタン)を用い、水は原料中の炭素原子数の3倍となる量で改質部に供給させた場合で、白金触媒単独と、白金触媒とZr酸化物を組み合わせた触媒とを比較した。100時間使用後、白金触媒単独では、触媒上に炭素析出がみられたが、白金触媒とZr酸化物を組み合わせた触媒では炭素析出が確認できなかった。また、Ce、Al、Mg、Mn等の酸化物、あるいはそれら金属とZrとの複合酸化物を用いても上記と同様の効果が得られた。

【 0109】なお、白金を金属酸化物に担持し調整した 改質触媒も、高濃度の硫黄成分に対して長期間触媒活性 を維持するものではない。そこで、本実施の形態では、 原料中の硫黄成分を予め除去するために、脱硫部35を 設ける構成としている。また、供給する原料は、はじめ から低硫黄成分のものを用いることが望ましい。この場 合、改質触媒におよぼす硫黄の影響は小さくなるが、水 素ガスを供給する先の触媒被毒の影響を小さくする観点 から、本発明の硫化水素除去部として、酸化亜鉛、銅亜 鉛等の金属化合物を脱硫剤として用いた脱硫部を改質部 31後に設け、改質部1後の硫黄成分を低減する構成も とることができる。

【 0110】なお、本実施の形態では改質部31の触媒も合わせ、一酸化炭素除去部となる変成部39および浄化部311の触媒としても、白金を触媒として作用するものを用いた。これにより、本発明における水素生成装置は、より耐酸化性に優れた特徴を発揮する。

【 0 1 1 1 】例えば、変成部の触媒として一般的に用いられているCuーZn系触媒は、耐酸化性に乏しい。本実施の形態に示すように、酸化性ガスとして空気で装置内を置換した場合、触媒が酸化され触媒活性が低下してしまう不具合が生じる。しかし、本実施の形態では、触媒すべてを耐酸化性の優れた白金系触媒で構成することで、このような不具合にも容易に対応することを可能としている。また、白金に限らず、Rh、Pd、Ru等の貴金属も、耐熱性に鑑みて使用温度を考慮すれば耐酸化性に優れる。従って、一酸化炭素除去部にそれら貴金属を少なくとも1種類を含む触媒を用いることで、問題なく装置内を空気で置換する構成をとることができる。

【 0 1 1 2 】 (実施の形態2) 次に、本発明の実施の形態2 について説明する。図4 は本発明の実施の形態2 における燃料電池システムの構成図である。実施の形態2では、実施の形態1 に示す装置とほぼ同一構成の装置となる。相違点は、燃料電池発電部3 1 2 を設けた点である。燃料電池発電部3 1 2 は、固体高分子型の燃料電池を発電部とし、浄化部3 1 1 後の水素ガスを燃料電池発電部3 1 2 のアノード側に供給する。さらにアノード側で未使用の水素ガスを、改質部3 1 の加熱部3 2 に供給する構成とした。ここでは燃料電池発電部3 1 2 の詳細説明は省略する。

【 0 1 1 3 】次に、本実施の形態で、水素生成装置で発生させた水素ガスを燃料電池発電部3 1 2に供給する場合の動作例を示す。ただし、実施の形態1で示すのと同様に、装置起動および停止時における装置動作が本発明の特徴となるため、その点について説明を行い、他の動作の説明は省略する。

【 0 1 1 4 】 水素生成装置は実施の形態1 で示すよう に、改質空気供給部3 6 から酸化ガスである空気を導入 して、装置起動および停止時に装置内を安全にかつ簡便 に置換する動作を行う。

【 0115】本実施の形態は、水素生成装置内の置換に用いたガスで、燃料電池発電部312のアノード側の置換も行う。燃料電池発電部312のアノード側についても、起動時は可燃性ガスが残留している可能性があり、停止直前では供給されていた水素ガスが存在している。水素生成装置と同様に安全性を考慮した場合、速やかに置換する必要があるからである。

【 0116】そこで、まず装置の起動停止時に、水素生成装置内を置換させたガスで、燃料電池発電部312のアノード側の置換を行う。なお、水素生成装置内を置換させたガス中に一酸化炭素が多量に含まれる場合、アノード側の触媒活性を低下させる恐れがある。従って、水素生成装置における一酸化炭素の発生状況に応じて、その置換動作を行うかどうか、また置換動作を行う場合は、その動作期間を決める必要がある。置換動作条件の一例としては、水素生成装置内を置換させたガスに含まれる一酸化炭素濃度が100ppm以下である場合が挙

げられる。

【 0117】また、不活性ガスを完全に供給する観点からは、供給量制御部38を動作させ原料が完全酸化する理論酸素量以上の酸化ガスを供給し、そのガスで水素生成装置および燃料電池発電部312内を置換することが望ましい。

【 0118】また、置換するガス中の水蒸気露点が高い場合、例えば、燃料電池発電部312の動作温度がその水蒸気露点より低い場合、燃料電池発電部内に置換ガス中の水蒸気が結露し、流路を閉塞させる可能性がある。そこで、燃料電池発電部312に、その動作温度を測定する電池温度検出手段を設け、その検出温度が、置換ガスの水蒸気露点以上とならないように、供給量制御部38を動作させ水の供給量を制御することが望ましい。

【 0119】なお、通常運転時は、実施の形態1で示すように水素ガスを生成させ、浄化部311から水素ガスを燃料電池発電部312のアノード側に供給し、燃料電池で発電を行う。燃料電池では、供給した水素ガスの約70から80%を反応させるが、残りの水素ガスは改質部31の加熱部32に送ることで燃焼させ、改質反応に利用する。また、燃料電池で発生した熱は温水として回収し、給湯等に利用する。

【 0 1 2 0 】 なお、上記の各実施の形態において、改質 部3 1 は本発明の改質部に相当し、供給量制御部3 8 は 本発明の供給量制御部に相当し、原料供給部3 4 は本発明の原料供給部に相当し、水供給部3 7 は本発明の水供給部に相当し、改質空気供給部3 6 は本発明の酸化ガス供給部に相当し、改質触媒部3 1 c は本発明の改質触媒部に相当し、改質触媒3 1 c は本発明の改質触媒に相当し、供給量制御部3 8 は本発明の供給量制御部に相当する。また、脱硫部3 5 は本発明の脱硫部に相当するものである

【 0 1 2 1 】なお、本発明は、上述した本発明の水素生成装置の供給量制御部の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。

【 0122】本発明は、上述した本発明の水素生成装置の制御方法の全部または一部のステップ(または、工程、動作、作用等)の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。

【 0123】本発明は、上述した本発明の水素生成装置の供給量制御部の全部または一部の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した媒体であり、コンピュータにより読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協動して前記機能を実行する媒体である。

【 0124】なお、本発明の一部とは、一つの部の内の、一部の機能または一部の動作を意味するものであ

る。

【 0125】また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。

【 0126】また、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。

【 0127】また、本発明のデータ構造としては、データベース、データフォーマット、データテーブル、データリスト、データの種類などを含む。

【 0128】また、記録媒体としては、R OM等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝送媒体、光・電波・音波等が含まれる。

【 0129】また、上述した本発明のコンピュータは、 CPU等の純然たるハードウェアに限らず、ファームウェアや、OS、更に周辺機器を含むものであっても良い。なお、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良い。

[0130]

【 発明の効果】以上のように、本発明は、長期使用を可能とし、活性ガス置換を必要としないという効果が得られる。

【 図面の簡単な説明】

【 図1 】本発明の実施の形態1 における水素生成装置の 壊成図

【 図2 】改質部の詳細構成図

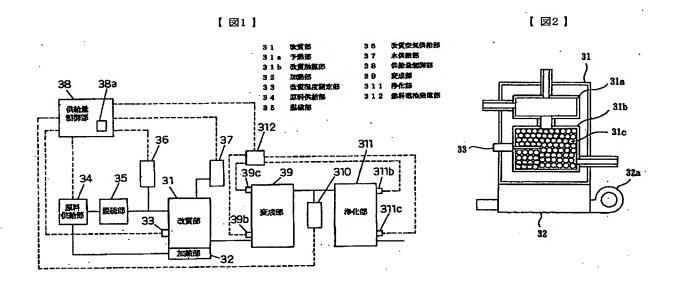
【 図3 】(a) 改質触媒のメタン転化率の経時変化のグラフを示す図

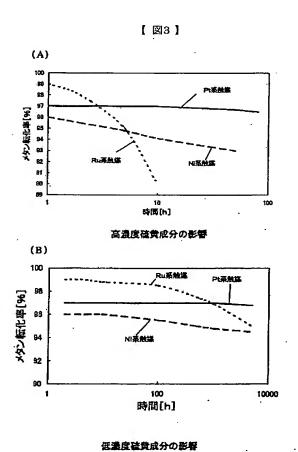
(b) 改質触媒のメタン転化率の経時変化のグラフを示す図

【 図4 】本発明の実施の形態2 における水素生成装置の 構成図

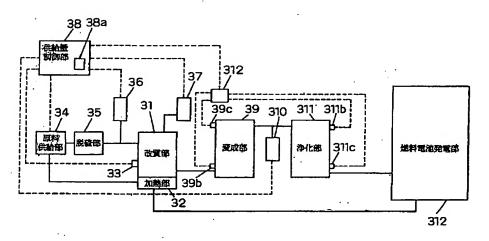
【符号の説明】

- 3 1 改質部
- 31a 予熱部
- 31b 改質触媒部
- 32 加熱部
- 33 改質温度測定部
- 3 4 原料供給部
- 35 脱硫部
- 36 改質空気供給部
- 37 水供給部
- 38 供給量制御部
- 3 9 変成部
- 311 浄化部
- 3 1 2 燃料電池発電部





【図4】



フロント ページの続き

(72)発明者 脇田 英延

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 藤原 誠二

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

F ターム(参考) 4G140 EA02 EA03 EA06 EA07 EB01 EB03 EB34 EB36 EB43 EC03 5H027 AA02 BA01 BA16 BA17 KK42 KK46 MM02 MM12 MM16